87113330

732053

1

## 明細書

回路部材接続用接着剤 並びに 回路板及びその製造方法

# 技術分野

本発明は、例えばフリップチップ実装方法により半導体チップと基板とを接着固定するとともに両者の電極どうしを電気的に接続するために使用される回路部材接続用接着剤と、回路部材どうしが接続された回路板と、その製造方法とに関する。

# 背景技術

半導体実装分野では、低コスト化・高精度化に対応した新しい実装形態としてIC(Integrated Circuit)チップを直接プリント基板やフレキシブル配線板に搭載するフリップチップ実装が注目されている。

フリップチップ実装方法としては、チップの端子にはんだパンプを設け、はんだ接続を行う方法や導電性接着剤を介して電気的接続を行う方法が知られている。これらの方法では、各種の環境に曝した場合、接続するチップと基板

الع الله المر

USEE

2

の熱膨張係数差に基づくストレスが接続界面で発生し接続 信頼性が低下するという問題がある。このため、一般に、 接続界面のストレスを緩和する目的でエポキシ樹脂系のア ンダフィル材をチップ/基板の間隙に注入する方法が検討 されている。

しかし、このアンダフィルの注入工程は、プロセスを煩雑化し、生産性、コストの面で不利になるという問題がある。このような問題を解決すべく、最近では、異方導電性と封止機能とを有する異方導電性接着剤を用いたフリップ チップ実装が、プロセス簡易性という観点から注目されている。

しかしながら、異方導電接着剤を介してチップを直接基板に搭載すると、温度サイクル試験においてチップとと表板との熱酸張係数差に基づくストレスが接続部で生じる試験、PCT (Pressure Cooker Test) 試験、から、熱衝撃試験、PCT (Pressure Cooker Test) 試験のから、熱衝撃ははなどの信頼性試験を行うと接続に対したがある。また順性は大や接着剤の剥離が生じるという問題が失った。 変起電極との界面に集中して、変起電極とチップ電極界面から剥離し、導通不良が生じるという問題がある。

The state of the s

3

本発明は、接続部での接続抵抗の増大や接着剤の剥離がなく、接続信頼性が大幅に向上する回路部材接続用接着剤と、回路部材どうしが接続された回路板と、その製造方法とを提供するものである。

本発明の第1の回路部材接統用接着利は、相対向する回路電極間に介在して、相対向する回路電極を加圧し加圧方向の電極間を電気的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、接着脚脂組成物と無機質充填材とを含み、接着樹脂組成物100重量部に対して無機質充填材を10~200重量部含有することを特徴とする。

また、本発明の第2の回路部材接続用接着剤は、相対向する回路電極間に介在させ、相対向する回路電極を加圧抗加圧方向の電極間を電気的に接続するための回路部材と無機質充填材とを開接着剤であって、接着樹脂組成物と無機質充填材とを付きる、接着樹脂組成物10~200重量部含有する第1の接着剤層とを備えた多層構成のものである。

また、本発明の第3の回路部材接続用接着剤は、相対向する回路電極間に介在され、相対向する回路電極の間を加圧して加圧方向の電極間を電気的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、接着樹脂組成物と無機質充填材とを含み、上記接着剤の硬化後の110~130℃での平均熟膨張係数が200pm/℃以下であることを特徴とする。接着剤の硬化後の110~130℃での平均熟膨張係数は30~200pm/℃であることが好ましい。

4

1. 100

また本発明の第4の回路部材接続用接着剤は、相対向する回路電極間に介在させ、相対向する回路電極を加圧して加圧方向の電極間を電気的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、互いに異なる物性値を持つ第3の接着剤層と第4の接着剤層とを備えた多層構成のものである。

上記接着剤の硬化後の弾性率が、第3の接着剤層>第4の接着剤層であり、第4の接着剤層の硬化後の40℃における弾性率が100~2000MPaであることが好ましい。

また、上記接着剤の熱膨張係数が第3の接着剤層〈第4の接着剤層であり、第3の接着剤層の30~100℃までの熱膨張係数が20~70ppm/℃であることが好ましい。

また、接着剤のガラス転移温度が第3の接着剤層>第4の接着剤層であり、第3の接着剤層のガラス転移温度が120℃以上であることが好ましい。

上記第3及び第4の少なくともいずれか一方の接着剤層は、接着樹脂組成物100重量部に対して無機質充填材を10~200重量部含有することができる。

上記接着剤は、接着樹脂組成物100体積部に対して導電粒子を0.1~30体積部含有することができる。

上記接着剤では、接着樹脂組成物の硬化後の40℃での弾性率が30~2000MPaであることが好ましい。

接着剤組成物は、エポキシ樹脂、アクリルゴム、潜在性硬化剤を含有することができ、アクリルゴムとしては、その分子中にグリシジルエーテル基を含有しているものが好

5

ましい。

上記接着剤は、形状がフィルム状であってもよい。 本発明の回路板は、

第1の接続端子を有する第1の回路部材と、

第2の接続端子を有する第2の回路部材とを、

第1の接続端子と第2の接続端子とを対向させて配置し、 上記対向配置された第1の接続端子と第2の接続端子と の間に接着剤を介在させ、

加熱加圧して上記対向配置した第1の接続端子と第2の接続端子とを電気的に接続させた回路板であって、

上記接着剤が本発明の回路部材接続用接着剤であることを特徴とする。

第1の接続端子を有する第1の回路部材が第1の接続端子を有する無機質絶縁基板であり、第2の接続端子を有する有機質絶縁基板であり、第2の接続端子を有する有機質絶縁基板である場合、上記多層構成の接着剤の第1の接着剤層又は第3の接着剤層は、上記第1の回路部材側に接着して使用される。

本発明の回路部材接続用接着剤は、相対向する回路電極間に介在させ、相対向する回路電極を加圧した方剤で電極間を電気的に接続するための回路部材とを含みて接着樹脂組成物と無機質充填材を10~20 断組成物100重量部に対して無機質充填材を10~20 断組成物100重量部に対して無機質充填材を10~20 断組成物100重量部に対して無機質充填材を10~20 の重量部含有する第1の接着剤層と接着樹脂組成物を主成

文明の大部分を受けるというという

分とする第2の接着利層とを備えた多層構成の回路部材接続用接着剤である。このような本発明の回路部材接着用無 質売填材を10~200重量部合有する回路部材接統所用 着剤の接着樹脂組成物は、硬化後の40℃での砂性率は 10~2000MPaであるものが好ましく、このでである 剤の40℃での弾性率は100~500MPaである下であることが好ましい。

接着樹脂組成物の硬化後の40℃での弾性率が30~2 000MPaのもので、無機質充填材を含有することにより接着剤の40℃での弾性率が2000MPaを超えるものは、低弾性率接着樹脂組成物による応力緩和とともに無機質充填材により熱膨張係数を小さくすることができる。

接着樹脂組成物を主成分とする第2の接着剤層には、無機質充填材を含有しないことが望ましいが、特性を調整するため第1の接着剤層の無機質充填材の量より少ない量、例えば50重量%未満、好ましくは20重量%未満含有することができる。

また、接着樹脂組成物を主成分とする第2の接着剤層は、硬化後の40℃における弾性率が100~200MPaの接着剤層とすることができる。

本発明に用いられる多層構成の接着剤は、相接統する回 路部材の弾性率又は熱膨張係数の大小に応じて配置するこ とが望ましい。すなわち、相対的に回路部材の弾性率が大きい又は熟膨張係数の小さい側に、相対的に弾性率の大きい又は熟膨張係数の小さい又はガラス転移温度の高い第3の接着剤層側が、相対的に回路部材の弾性率が小さい又は熱膨張係数の大きい側に、相対的に弾性率の小さい又は熱膨張係数の大きい又はガラス転移温度の低い第4の接着剤層側が接着されるように接着剤を配置することが望ましい。

本発明に用いられる多層構成の接着剤において、例えば半導体チップと有機絶縁基板とを接続する場合、チャ級和間の熱膨張係数差に基づてのかかを接着剤を構成する第4の接着剤を構成する第4の接着剤をでは、有機絶縁基板側の面を構成する第4の接着剤の硬化後の40℃での弾性率は100~200MPaが使用される。別層より大きく、500~500MPaが使用される。

また、半導体チップと有機絶縁基板の間の熱膨張係数差に基づく応力を緩和する目的で半導体チップ側の面を構成する第3の接着剤層の30~100℃までの熟膨張係数は20~70ppm/℃であることが好ましく、有機絶縁基板側の面を構成する第4の接着剤層の30~100℃までの熱膨張係数は第3の接着剤層より大きく、30~100ppm/℃であることが好ましい。

また、半導体チップと有機絶縁基板の間の熟膨張係数差に基づく応力を緩和する目的で半導体チップ側の面を構成する第3の接着剤層のガラス転移温度が120℃以上、更には180℃以下であることが好ましく、有機絶縁基板側

の面を構成する第4の接着剤層のガラス転移温度は第3の 接着利用より小であることが好ましい。

第3及び第4の少なくともいずれか一方の接着剤層は、 無機質充填材を含有することができる。

接着剤の接着後の段階に相当する接着フィルム硬化物の 熱膨張係数及びガラス転移温度は、例えば、真空理工(株) 熟機械試験機TM-7000(引っ張りモード、荷重5g f、5℃/分で昇温)を用いて測定することができる。な お、接着フィルムの硬化は、接着工程時の加熱温度及び時 間と同じ条件で行い、硬化は、接着フィルムをオイルバス に浸漬して行うことができる。このような接着フィルム硬 化物は、DSC (Differential Scanning Calorimeter) を 用いた測定において全硬化発熱量の90%以上の発熱を終 えたものである。

本発明において用いられる接着樹脂組成物としては、エ ポキシ樹脂と、イミダゾール系、ヒドラジド系、三フッ化 ホウ素-アミン錯体、スルホニウム塩、アミンイミド、ポ リアミンの塩、ジシアンジアミド等の潜在性硬化剤との混 合物を用いることができ、回路部材の熱膨張係数差に基づ くストレスを緩和するためには、接着後の40℃での弾性 率が30~2000MPaの接着樹脂組成物が好ましい。

例えば、接続時の良好な流動性や高接続信頼性を得られ る接着樹脂組成物として、エポキシ樹脂と、イミダゾール 系、ヒドラジド系、三フッ化ホウ素-アミン錯体、スルホ ニウム塩、アミンイミド、ポリアミンの塩、ジシアンジア ミド等の潜在性硬化剤との混合物に、接着後の40℃での

14 (Aug.) 98+188138 (x): 98489 10 (De. 17/2017) 149 9

alt spille i y

弾性率が30~200MPaになるようにアクリルゴムを配合したものが好ましい。

接着樹脂組成物の接着後の段階に相当する接着樹脂組成物の接着後の段階に相当する接着樹脂組成の伊化物の弾性率は、例えば、レオロジ(株)製レオス、5℃/クで月温、一40℃~250℃まで測定)を用いてり入かで月温、一40℃~250℃まで測定を増増に入り入りで月温、一40℃~250℃まで過に大きまり測定を着ができる。なりである。を増増には、接着樹脂組成物フィルな接着の硬化は、接着樹脂組成物フィルな接着のでである。といて測定した場合の全硬化物は、DSCを用いて測定した場合の外別上の発熱を終えたものである。

エポキシ樹脂は、熱膨張係数の低下及びガラス転移温度

10

の向上のため、3官能以上の多官能以上の多官能以上の多官能以上の多官能以上の方式中では、ファッカンを開放した。3官能以上の方式中では、ファッカンを開放した。カールが行った。カールを合った。カール系のようには、1分子中におり、ナールを合った。カール系のから。

アクリルゴムとしては、アクリル酸、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル及びアクリロニトリルのうち少なくとも一つをモノマー成分とした重合体又は共重合体があげられ、中でもグリシジルエーテル基を含有するグリシジルアクリレートやグリシジルメタクリレートを含む共重合体系アクリルゴムが好適に用いられる。





らのアクリルゴムは、ゴム成分に起因する誘電正接のピーク、温度が44年0~26~0°℃付近にある。ためは"接着組成物の低"弾物では 性率化を図ることができる。

接着樹脂組成物の硬化後の40℃での弾性率が30~2 000MPaであることが好ましく、接着剤の40℃での 弾性率は100~500MPaであることができ、20 00を超えるものであることができる。

本発明に用いられる無機質充填材としては、特に限定するものではなく、例えば、溶融シリカ、結晶質シリカがあり、からないを対して、アルミナ、炭酸カルシウム等の粉体があげられる。無機質充填材の配合量は、接着樹脂組成物100重量部に対して10~200重量部であり、熱膨張係数を低下させるには配合量が大きいほど効果的であるををしていると接着性や接続部での接着剤の排除性低下に

and the second of the second o

TOWN THE PROPERTY OF THE PROPE

基づく導通不良が発生するたし、配合量が小さいと熱膨張 係数を充分低下できないため、20~90重量部が好まし い・また、その平均粒径は、接続部での導通不良を防止する目的で3μm以下にするのが好ましい。また、接続時の 樹脂の流動性の低下及びチップのパッシベーション膜のダ メージを防ぐ目的では、球状充填材を用いることが望まし い。

本発明の接着剤は、フィルム状接着剤として使用することができる。

フィルム状接着剤は、エポキシ樹脂、アクリルゴム、潜在性硬化剤等からなる接着組成物を有機溶剤に溶解あるいは分散により、液状化して、剥離性基材上に塗布し、硬化

剤の活性温度以下で溶剤を除去することに得ることができる。

第1又は第3のフィルム状接着剤と第2又は第4のフィルム状接着剤を積層してなるフィルム状接着剤との厚さはは 部120~120μmとすることが好ましく、第1又接着剤との個々の厚さの比は、第1又は第3のフィルム状接着剤 部2又は第4のフィルム状接着剤 部2又は第4のフィルム状接着剤 範囲とすることがが好ましい。特に、半導体のフィルム状 接着剤:第2又は第4のフィルム状接着剤 の接続においては、第1又は第3のフィルム状 接着剤:第2又は第4のフィルム状接着剤 ・第1又は第3のフィルム状 を表析との接続においては、第1又は第3のフィルム状 接着剤:第2又は第4のフィルム状接着剤=3:7~7: A A STATE OF THE S

A town to the State State of the Court

the second of th

3 の範囲とすることがより好ましい。

フィルム状接着剤の膜厚は、第1及び第2の回路部材間のギャップに比べ、厚いほうが好ましく、一般にはギャップに対して5μm以上厚い膜厚が望ましい。

本発明において、回路部材としては半導体チップ、抵抗体チップ、コンデンサチップ等のチップ部品、プリント基板、ポリイミドやポリエステルを基材としたフレキシル配線板等の基板等が用いられる。

チップ部品は、シリコン、ガラス、セラミックス、化合物半導体基板等の非金属の無機質絶録基板に多数の接続端子が形成されており、ブリンド基板、ポリイミドやポリエステルを基材としたフレキシル配線板等の基板は有機質絶録基板に多数の接続端子が形成されいる。

チップ部品を実装する基板として、半導体チップ端子に 対応する電極 (接続端子) が形成された有機質絶縁基板が 使用される。

有機質絶縁基板としては、ポリイミド樹脂、ポリエステル樹脂等の合成樹脂フィルム、又はガラスクロス、ガラス不織布等のガラス基材にポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂等の樹脂を含浸し硬化させた積層板が使用される。

チップ端子と接続するための電極と、この電極が形成された表面絶縁層と、所定数層の絶縁層と、各絶縁層の間に配置される所定数層の配線層と、所定の上記電極及び配線層の間を電気的に接続する導体化された穴とを有する多層配線板が使用できる。

an law the thing from the way of a law way of

このような多層配線板として、ガラスクロスを用いた絶縁層を備える基材又は1層以上の導体回路を有する配線基板の表面に、絶縁層と導体回路層とを交互に形成した、ビルドアップ多層基板が好ましい。

回路部材には接続端子が通常は多数(場合によっては単数でも良い)設けられており、上記回路部材の少なくとも1組をそれらの回路部材に設けられた接続端子の少なくとも一部を対向配置し、対向配置した接続端子間に接着剤を介在させ、加熱加圧して対向配置した接続端子どうしを電気的に接続して回路板とする。

回路部材の少なくとも1組を加熱加圧することにより、 対向配置した接続端子どうしは、直接接触により又は異方 導電性接着剤の導電粒子を介して電気的に接続する。

半導体チップや基板の電極パッド上には、めっきで形成 されるパンプや金ワイヤの先端をトーチ等により溶験させ、 金ポールを形成し、このポールを電極パッド上に圧着した 後、ワイヤを切断して得られるワイヤバンプなどの突起電 極を設け、接続端子として用いることができる。

無機絶縁基板からなる第1の回路部材と有機絶縁基板か らなる第2の回路部材をフィルム状接着剤により接続する 場合を例にとって、回路板の製造法を説明する。

第1の接続端子を有する、無機質絶縁基板からなる第1 の回路部材と、第2の接続端子を有する、有機質絶縁基板 からなる第2の回路部材とを、第1の接続端子と第2の接 統端子を対向させて配置し、この対向配置させた第1の接 統端子と第2の接続端子との間に、本発明の回路部材接続 用接着剤を、第1又は第3の接着剤層が第1の回路部材側 になるように配置して介在させ、これを加圧して、対向配 置した第1の接統端子と第2の接統端子とを電気的に接続 させることにより、本発明の回路板を製造することができ る.

具体的には、例えば、まず、第2の回路部材にフィルム 状第2又は第4の接着剤層の面を接触させフィルム状接着 剤を第2の回路部材に仮固定する。 続いて、第1の回路部 材の電極と第2の回路部材の電極との位置合わせを行い、 第1の回路部材側から一電極あたり20~150gfの荷 重を加えつつ、フィルム状接着剤が180~200℃とな るように温度を10~20秒間加えてフィルム状接着剤を 硬化させる。これによって第1の回路部材の電極と第2の

回路部材の電極とを電気的に接続すると同時に、第1の回路部材と第2の回路部材間はフィルム状接着剤の硬化によって、この接続状態を保持する。

半導体チップを実装基板に接続する例について、図1及び図2を参照して説明する。図1は、半導体チップと実装基板とを、導電粒子を含まない接着剤を用いて接続した例を示す。図2は、図1の場合において、半導体チップと実装基板とを、導電粒子を含む接着剤を用いて接続する場合の接続部を示す。

図1に示す電子部品装置は、実装基板20と、それに実装された半導体チップ10とで構成される。なお、図1は、電子部品装置の一部を示すもので、実際には、実装基板20上に、他の半導体チップ等の他の部品が搭載される。

半導体チップ10は、その一つの面に、接続電極11となる突起電極(パンプ)が形成されている。この接続電極 11を介して、実装基板と電気的に接続される。

E OF THE PROPERTY OF THE PARTY.

れ、配線層33及び接続用電極端子31は、外層回路として設けられる。接続用電極端子31は、その上にチップを搭載するための導体回路として機能する。

半導体チップ10に設けた接続電極11である突起電極(パンプ)は、実装基板20の表面に設けた接続用電極端子31と位置合わせされる。半導体チップ10と実装基板20間に、接着のためのフィルム状の接着剤40が配置される。この状態で、半導体チップ10側から加圧加熱することにより、接着剤40は、流動し、硬化することにより、接着剤40は、流動し、硬化することを表して、単体チップ10に設けた接続電極11と実装基板20、電気的な接続を得る。

上記実芸基板20は、ガラス基材で補強された樹脂よりなる少なくとも1層以上の第1の絶縁層21と、最外層として、少なくとも上記電子部品が接着固定される側の1層を構成する第2の絶録層22とを有する。なお、図1の例では、上記電子部品が接着固定される側とは異なる側にも

· 小说我们就被我们的证明不断的意思。

19

. . . . . . . . .

第2の絶録層22を設けている。

したがって、本発明の接着剤は、LCD(Liquid Crystal Display)パネルとTAB (Tape Automated Bonding)、TABとフレキシブル回路基板、LCDパネルとICチップ、ICチップとプリント基板とを接続時の加圧方向にのみ電気的に接続するために好適に用いられる。

本発明の回路板は、信頼性試験において生じるストレスを吸収でき、信頼性試験後においても接続部での接続抵抗の増大や接着剤の剥離がなく、接続信頼性が大幅に向数では、チップ側に熟膨張係数が小さい接着フィルムをチップと接着剤界面でのストを設和できることから、チップの電極パッドに突起電極を設





the state of the s

けた場合、温度サイクル試験下での突起電極の電極パッドからの剥離を大幅に低減できる。

### 図面の簡単な説明

図1は、本発明の電子部品装置の構成の一例を示す断面図である。

図2は、電子部品と実装基板との接続状態の一例を示す 断面図である。

# 発明を実施するための最良の形態

### 実施例1

フェノキシ樹脂 5 0 g と、ブチルアクリレート(4 0 部)、エチルアクリレート(3 0 部)、アクリロニトリル(3 0 部)及びグリシジルメタクリレート(3 部)を共重合したアクリルゴム(分子量:8 5 万)1 2 5 g とを酢酸エチル4 0 0 g に溶解し、3 0 %溶液を得た。

次いで、マイクロカブセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)325gをこの溶液に加え、撹拌し、溶融シリカ(平均粒子径:0.5μm)を接着樹脂組成物100重量部に対して40重量部、更にニッケル粒子(直径:3μm)を2体積%分散させて、フィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム強工用溶液をセパレータ(シリコーン処理

The state of the s

したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:40μm)にロールコータで盤布し、100℃で10分間乾燥させて、厚(み・4・5・μm・の・接着フィルム) a を形成した。なお、この接着フィルム a の溶融シリカ及びニッケル粒子を除いた接着樹脂組成物のみの動的粘弾性測定器で測定した40℃の弾性率は、800MP a であった。

次に、得られた接着フィルム a を用いて、金パンプ(面積:80μm×80μm、スペース30μm、高さ;15μm、パンプ数:288)付きチップ(10mm×10mm、厚み:0.5mm)と、Ni/AuめっきCu回路プリント基板との接続を、以下に示すように行った。

まず、接着フィルムa(12mm×12mm)をNi/AuめっきCu回路プリント基板(電極高さ:20μm、厚み:0・8mm)に80℃、10kg f / cm²で貼りつけた後、セパレータを剥離し、チップのパンプとNi/AuめっきCu回路プリント基板(厚み:0.8mm)との位置合わせを行った。次いで、180℃、30g/パンプ、20秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接統後の接続抵抗は、1 パンプあたり最高で6 m  $\Omega$ 、平均で2 m  $\Omega$ 、絶縁抵抗は1 0 8  $\Omega$  以上であり、これらの値は-5 5  $\sim$  1 2 5  $\mathbb C$  の熱衝撃試験1 0 0 0 サイクル処理、P C T 試験(1 2 1  $\mathbb C$ 、2 気圧)2 0 0 時間、2 6 0  $\mathbb C$  のはんだパス浸渍1 0 秒後においても変化がなく、良好な接続信頼性を示した。

The state of the s

### 実施例2

フェノキシ樹脂 5 0 g と、プチルアクリレート(4 0 部)、エチルアクリレート(3 0 部)、アクリロニトリル(3 0 部)及びグリシジルメタクリレート(3 部)を共重合したアクリルゴム(分子量:8 5 万) 1 7 5 g とを酢酸エチル5 2 5 g に溶解し、3 0 %溶液を得た。

次いで、マイクロカブセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)275gをこの溶液に加え、撹拌し、溶融シリカ(平均粒子径:0.5μm)を接着樹脂組成物100重量部に対して60重量部、更にニッケル粒子(直径:5μm)を2体積%分散させてフィルム強工用溶液を得た。

このフィルム塗工用溶液をセパレータ(シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:40μm)にロールコータで塗布し、100℃で10分間乾燥させて、厚み45μmの接着フィルム b を形成した。この接着フィルム b の溶融シリカ及びニッケル粒子を除いた接着樹脂組成物のみの動的粘弾性測定器で測定した40℃の弾性率は、400MPaであった。

次に得られた接着フィルム b を用いて、金パンプ (面積:  $80 \mu m \times 80 \mu m$ 、スペース  $30 \mu m$ 、高さ:  $15 \mu m$ 、パンプ数: 288) 付きチップ ( $10 m m \times 10 m m$ ) と、N i / A u めっき C u 回路 プリント 基板 (電極高さ:  $20 \mu m$ 、  $\mu$  み: 0.8 m m) との接続を、以下に示すように行った。

まず、接着フィルムb (12mm×12mm)をNi/

A u めっき C u 回路 プリント 基板に 8 0 ℃、 1 0 k g f / c m<sup>2</sup> で 貼りつけた後、セパレータを 剥離し、チップのパンプと N i / A u めっき C u 回路 プリント 基板 との位置合わせを行った。 次いで、 1 7 0 ℃、 3 0 g / パンプ、 2 0 秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1 パンプあたり最高で1 8 m  $\Omega$ 、 平均で8 m  $\Omega$ 、 絶縁抵抗は1 0 8  $\Omega$  以上であり、これらの値は-5 5  $\sim$  1 2 5  $\nabla$  の熱衝撃試験1 0 0 0 サイクル処理、P C T 試験(1 2 1  $\nabla$ 、2 気圧)2 0 0 時間、2 6 0  $\nabla$  のはんだパス浸渍1 0 秒後においても変化がなく、良好な接続信頼性を示した。

# 実施例3

フェノキシ樹脂 5 0 g と、プチルアクリレート(4 0 部)、エチルアクリレート(3 0 部)、アクリロニトリル(3 0 部)及びグリシジルメタクリレート(3 部)を共重合したアクリルゴム(分子量:8 5 万)1 0 0 g とを酢酸エチル3 5 0 g に溶解し、3 0 %溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)350gをこの溶液に加え、撹拌し、溶融シリカ(平均粒子径:0.5μm)を接着樹脂組成物100重量部に対して60重量部、更にポリスチレン系核体(直径:5μm)の表面にAu層を形成した導電粒子を5体積%分散させて、フィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム塗工用溶液をセパレータ(シリコーン処理

The Control of the State of the

· 四年 中華中一日 李華 ( )

したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:40μm)にロールコータで塗布し、100℃で10分間乾燥させて、厚み45μmの接着フィルムcを形成した。この接着フィルムcの溶融シリカ及びニッケル粒子を除いた接着樹脂組成物のみの動的粘弾性測定器で測定した40℃の弾性率は、1000MPaであった。

次に得られた接着フィルム c を用いて、金パンプ (面積:  $80 \mu$  m× $80 \mu$  m、スペース  $30 \mu$  m、高さ:  $15 \mu$  m、パンプ数: 288) 付きチップ ( $10 \mu$  m× $10 \mu$  m、厚み:  $0.5 \mu$  m)と、Ni/AuめっきCu回路プリント 基板 (電極高さ:  $20 \mu$  m、厚み:  $0.8 \mu$  m)との接続を、以下に示すように行った。

まず、接着フィルム c (12 m m × 12 m m)をNi/A u めっき C u 回路 ブリント基板に 80 ℃、10 k g f / c m²で貼りつけた後、セパレータを剥離し、チップのパンプとNi/A u めっき C u 回路 ブリント基板との位置合わせを行った。次いで、170℃、30 g / バンプ、20 秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

実施例4

. 25

フェノキシ樹脂 5 0 g と、ブチルアクリレート(4 0 部)、エチルアクリレート(3 0 部)、アクリロニトリル(3 0 部)及びグリシジルメタクリレート(3 部)を共重合したアクリルゴム(分子量:8 5 万)1 0 0 g とを酢酸エチル3 5 0 g に溶解し、3 0 %溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)350g部をこの溶液に加え、撹拌し、溶融シリカ(平均粒子径:0.5μm)を接着樹脂組成物100重量部に対して40重量部、更にポリスチレン系核体(直径:5μm)の表面にAu層を形成した導電粒子を5体積%分散させて、フィルム強工用溶液を得た。

このフィルム塗工用溶液をセパレータ(シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:40μm)にロールコータで塗布し、100℃で10分間乾燥の世で、厚み45μmの接着フィルムdを形成した。Cを設定したのでは、200%を設定というでからで測定となるのであった。また、接着フィルムdの体験と明定というでであった。また、接着フィルムdのTMA法で測定した110~130℃の平均熱膨張係数は111ppmであった。

次に、得られた接着フィルム d を用いて、金パンプ (面積: 5 0 μm×5 0 μm、 3 6 2 パンプ、スペース: 2 0 μm、高さ: 1 5 μm) 付きチップ (1. 7 mm×1 7 mm、厚み: 0. 5 mm) と、 I T O (Yttrium Tin Oxide) 回路付ガラス基板 (厚み: 1. 1 mm) との接続を以下に

The same of the sa

26

the street was here

示すように行った。

まず、接着フィルム c (12mm×12mm)をITO 回路付ガラス基板に80℃、10kg f / c m²で貼りつ けた後、セパレータを剥離し、チップのパンプとITO回 路付ガラス基板との位置合わせを行った。次いで、180℃、 40g/パンプ、20秒の条件でチップ上方から加熱、加 圧を行って本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1 バンプあたり最高で150 m  $\Omega$ 、 平均で80 m  $\Omega$ 、 絶縁抵抗は $10^8$   $\Omega$  以上であり、これらの値は $-40\sim100$  C の熟衝撃試験1000 サイクル処理、P C T 試験(105 C、1. 2 気圧)100 時間においても変化がなく、良好な接続信頼性を示した。

#### 実施例5

フェノキシ樹脂 5 0 g と、ブチルアクリレート(4 0 部)、エチルアクリレート(3 0 部)、アクリロニトリル(3 0 部)及びグリシジルメタクリレート(3 部)を共重合したアクリルゴム(分子量:8 5 万)1 2 5 g とを酢酸エチル4 0 0 g に溶解し、3 0 %溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)325gをこの溶液に加え、撹拌し、溶融シリカ(平均粒子径:0.5μm)を接着樹脂組成物100重量部に対して60重量部、更にニッケル粒子(直径:5μm)を2体積%分散させてフィルム強工用溶液を得た。

このフィルム釜工用溶液をセパレータ(シリコーン処理





27

したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:40μm)にロールコータで盤布し、100℃で10分間乾燥させて、厚み45μmの接着フィルム e を形成した。この接着フィルム e の溶融シリカ及びニッケル粒子を除いた接着 樹脂組成物のみの動的粘弾性測定器で測定した40℃の弾性率は、800MPaであった。

次に得られた接着フィルム e を用いて、パンプレスチップ(10mm×10mm、厚み:0.5mm、パッド電極:A 1、パッド径:120μm)と、回路上にNi/A u めっき C u パンプ(直径:100μm、スペース 50μm、高さ:15μm、パンプ数:200)を形成したNi/A u めっき C u 回路プリント 基板との接続を、以下に示すように行った。

まず、接着フィルム e ( $12mm \times 12mm$ )をNi/A u めっき C u 回路 ブリント 基板(電極高さ: $20\mu m$ 、厚み:0.8mm)に $80 \times 10$  k g f / c  $m^2$  で貼りつけた後、セパレータを剥離し、チップのA 1 パッドといす / A u めっき / C /

本接続後の接続抵抗は、1 パンプあたり最高で8 m  $\Omega$ 、 平均で4 m  $\Omega$ 、絶縁抵抗は1 0 8  $\Omega$  以上であり、これらの値は-5 5  $\sim$  1 2 5  $\mathbb C$  の熱衝撃試験1 0 0 0 サイクル処理、 P C T 試験(1 2 1  $\mathbb C$ 、2 気圧)2 0 0 時間、2 6 0  $\mathbb C$  のはんだパス浸渍、1 0 秒後においても変化がなく、良好な接 統信頼性を示した。

## 实施例6

プェノキシ樹脂 5 0 g と、ブチルアクリレート(4 0 部)、エチルアクリレート(3 0 部)、アクリロニトリル(3 0 部)及びグリシジルメタクリレート(3 部)を共重合したアクリルゴム(分子量:8 5 万) 1 2 5 g とを酢酸エチル4 0 0 g に溶解し、3 0 %溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)325gをこの溶液に加え、撹拌し、溶融シリカ(平均粒子径:0.5μm)を樹脂接着剤組成物100重量部に対して40重量部分散させてフィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム盤工用溶液をセパレータ(シリコーン処理 したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:40μm)にロールコータで塗布し、100℃で10分間乾燥させて、第1の接着層である接着フィルム f (厚み:25μm)を形成した。なお、この接着フィルム f の溶融シリカを除いた接着樹脂組成物のみの動的粘弾性測定器で測定した40℃の弾性率は、800MPaであった。

また、溶融シリカを分散する代わりにニッケル粒子(直径:3μm)を2体積%分散した以外は、接着フィルム fの作成と同様にして、第2の接着層である接着フィルム g (厚み:25μm)を形成した。得られた接着フィルム g の40℃での弾性率は、800MP a であった。

次に、得られた接着フィルムf及び接着フィルムgをラ

Χ

ミネートして、複合膜である積層フィルム状接着剤hを得ごた。自然表質、調る、コーニンででは、

29

この積層フィルム状接着剤 h を用いて、金パンプ(面積:  $80\mu$  m× $80\mu$  m、スペース  $30\mu$  m、高さ: $15\mu$  m、パンプ数:288) 付きチップ(10m m×10m m、厚み:0.5m m)と、Ni/Au めっき Cu 回路プリント基板との接続を、以下に示すように行った。

まず、この稜周フィルム状接着剤 h (1 2 mm×1 2 mm)の接着フィルムg(第 2 の接着剤層)をNi/AuめっきCu回路プリント基板(電極高さ: 2 0 μm、厚み:0.8 mm)に80℃、10kgf/cm²で貼りつけた後、セパレータを剥離し、接着フィルムf(第1の接着剤層)側にチップを対向させ、チップのパンプとNi/AuめっきCu回路プリント基板(厚み:0.8 mm)との位置合わせを行った。次いで、180℃、50g/パンプ、20秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1 パンプあたり最高で6 m  $\Omega$ 、平均で2 m  $\Omega$ 、絶縁抵抗は1 0 8  $\Omega$  以上であり、これらの値は-5 5  $\sim$  1 2 5  $\nabla$  の熱衝撃試験1 0 0 0 サイクル処理、P C T 試験 (1 2 1  $\nabla$  、2 気圧)2 0 0 時間、2 6 0  $\nabla$  のはんだパス浸渍1 0 秒後においても変化がなく、良好な接続信頼性を示した。

#### 実施例7

「フェノキシ樹脂50gと、プチルアクリレート(40部)、

经少年上升的数据的时代

Line the state of the line of the state of t

エチルアクリレート (30部)、アクリロニトリル (30部) 及びグリシジルメタクリレート (3部) を共重合したアクリルゴム<sup>(4)</sup>(分子量: 8\*5\*万) 1\*7\*5 gとを酢酸エチル525 gに溶解し、30%溶液を得た。

次いで、マイクロカブセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)275gをこの溶液に加え、撹拌し、溶融シリカ(平均粒子径:1μm)を、接着樹脂組成物100重量部に対して60重量部分散させて、フィルム強工用溶液を得た。

このフィルム盤工用溶液をセパレータ(シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:40μm)にロールコータで塗布し、100℃で10分間乾燥させて、第1の接着剤層にあたる接着フィルムi(厚み:20μm)を形成した。この接着フィルiの溶融シリカを除いた接着樹脂組成物のみの動的粘弾性測定器で測定した40℃の弾性率は、400MPaであった。

また、溶融シリカを分散する代わりにニッケル粒子(直径:5μm)を2体積%分散した以外は、接着フィルムiの作成と同様にして、第2の接着剤層にあたる接着フィルムj(厚み:20μm)を形成した。得られた接着フィルムjの40℃での弾性率は、400MPaであった。

次に、得られた接着フィルムi及び接着フィルム」をラミネートして、複合膜である積層フィルム状接着剤 k を得た。この積層フィルム状接着剤 k を用いて、金パンプ(面積:80μm×80μm、スペース30μm、高さ:15μm、パンプ数:288)付きチップ(10mm×10m

The state of the s

7.

" **31** 

m、厚み:0.5mm)と、Ni/AuめっきCu回路プリント基板との接続を、以下に示すように行った。

まず、この積層フィルム状接着剤 k (´1 2 m m × 1 2 m m) の接着フィルム j (第 2 の接着層) を、Ni/A u めっき C u 回路プリント基板(電極高さ: 2 0 μ m、厚み: 0.8 m m) に 8 0 ℃、 1 0 k g f / c m²で貼りつけた後、セパレータを剥離し、接着フィルム i (第 1 の接着層)倒にチップを対向させ、チップのパンプとNi/A u めっき C u 回路プリント基板(厚み: 0.8 m m)との位置合わせを行った。次いで、 1 8 0 ℃、 5 0 g / パンプ、 2 0 秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接統後の接続抵抗は、1 パンプあたり最高で18mQ、平均で8mQ、絶縁抵抗は $10^8Q$ 以上であり、これらの値は $-55\sim125$   $\mathbb C$  の熱衝撃試験 1000 0 サイクル処理、P C T 試験(121  $\mathbb C$ 、2 気圧) 200 時間、260  $\mathbb C$  のはんだパス浸渍 10 秒後においても変化がなく、良好な接続信頼性を示した。

#### 実施例8

37 (4)

フェノキシ樹脂 5 0 g と、プチルアクリレート(4 0 部)、 エチルアクリレート(3 0 部)、アクリロニトリル(3 0 部)及びグリシジルメタクリレート(3 部)を共重合した アクリルゴム(分子量:8 5 万) 1 0 0 g とを酢酸エチル 3 5 0 g に溶解し、3 0 %溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)350gをこの溶液

Market with the profession of the Control of the Co

に加え、撹拌し、溶融シリカ(平均粒子径: 0 . 5 μ m)を接着歯脂組成物 1 0 0 重量部に対して 6 0 重量部分散させて、フィルム塗工用溶液を得た。、

このフィルム盤工用溶液をセパレータ(シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:40μm)にロールコータで釜布し、100℃で10分間乾燥させて、第1の接着層にあたる接着フィルムm(厚み:25μm)を形成した。この接着フィルムmの溶融シリカを除いた接着樹脂組成物のみの動的粘弾性測定器で測定した40℃の弾性率は、1000MPaであった。

また、溶融シリカを分散する代わりにポリスチレン系核体(直径:5μm)の表面にAu層を形成した導電粒子を5体積%分散した以外は、接着フィルムmの作成と同様にして、第2の接着層にあたる接着フィルムn(厚み:25μm)を形成した。得られた接着フィルムnの40℃での弾性率は、1000MPaであった。

次に、得られた接着フィルムmと接着フィルムnとをラミネートして、複合膜である積層フィルム状接着剤pを得た・この積層フィルム状接着剤pを用いて、金パンプ(面積:80μm×80μm、スペース30μm、高さ:15μm、パンプ数:288)付きチップ(10mm×10mm、厚み:0.5mm)と、Ni/AuめっきCu回路プリント基板との接続を、以下に示すように行った。

まず、この積層フィルム状接着剤 p (12mm×12mm)の接着フィルム n (第2の接着層)を、Ni/AuめっきCu回路ブリント基板(電極高さ:20μm、厚み:





THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

0.8 mm)に80℃、10kgf/cm²で貼りつけた後、セパレータを剥離し、接着フィルムm(第1の接着層)側にチップを対向させ、チップのバンプとNi/Auめっき Cu回路プリント基板(厚み:0.8 mm)との位置合わせを行った。次いで、180℃、50g/バンプ、20秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1 パンプあたり最高で5 m  $\Omega$ 、平均で1・5 m  $\Omega$ 、絶縁抵抗は1 0 8  $\Omega$  以上であり、これらの値は-5 5  $\sim$  1 2 5  $\mathbb C$  の熱衝撃試験1 0 0 0 サイクル処理、P C T 試験(1 2 1  $\mathbb C$ 、2 気圧)2 0 0 時間、2 6 0  $\mathbb C$  のはんだパス浸渍1 0 秒後においても変化がなく、良好な接続信頼性を示した。

ું)

# 実施例9

フェノキシ樹脂 5 0 g と、ブチルアクリレート(4 0 部)、エチルアクリレート(3 0 部)、アクリロニトリル(3 0 部)及びグリシジルメタクリレート(3 部)を共重合したアクリルゴム(分子量:8 5 万)1 2 5 g とを酢酸エチル4 0 0 g に溶解し、3 0 % 溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)325gをこの溶液に加え、撹拌し、溶融シリカ(平均粒子径:0.5μm)を、接着樹脂組成物100重量部に対して60重量部分散させて、フィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム **塗**工用 溶 液 を セパレータ ( シリコーン処理 したポリエチレンテレフタレートフィルム、 厚み: 2 5 μ The state of the s

溶融シリカを分散する代わりにニッケル粒子(直径:3μm)を2体積%分散した以外は、接着フィルム q の作成と同様にして、第2の接着層にあたる接着フィルム r (厚み:25μm)を形成した。得られた接着フィルム r の 40℃での弾性率は、800MP a であった。

次に、得られた接着フィルム q と接着フィルム r とをラミネートして、複合膜である積層フィルム状接着剤 s を得た。

この積層フィルム状接着剤 s を用いて、パンプレスチップ(10mm×10mm、厚み:0.5mm、パッド電極:A 1、パッド径:120μm)と、回路上にNi/A u めっき C u パンプ(直径:100μm、スペース 50μm、高さ:15μm、パンプ数:200)を形成したNi/A u めっき C u 回路プリント基板との接続を、以下に示すように行った。

まず、この積層フィルム状接着剤 s (1 2 m m × 1 2 m m) の接着フィルム r (第 2 の接着層)を、 N i / A u めっき C u パンプ(直径: 1 0 0 μ m、スペース 5 0 μ m、高さ: 1 5 μ m、パンプ数: 2 0 0)を形成した N i / A u めっき C u 回路プリント基板(電極高さ: 2 0 μ m、厚み: 0 . 8 m m)に 8 0 ℃、 1 0 k g f / c m ² で貼りつ

असा सार्याक्तिका विदेश विकार विदेश विदेश

λ

35

けた後、セパレータを剥離し、接着フィルム Q (第1の接着層)側にチップを対向し、チップのパンプとN i /A u めっき C u 回路プリント基板(厚み: 0 . 8 mm)との位置合わせを行った。次いで、180℃、50g/パンプ、20秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1 パンプあたり最高で8 m  $\Omega$ 、 平均で4 m  $\Omega$ 、絶録抵抗は1 0 8  $\Omega$  以上であり、これらの値は-5 5  $\sim$  1 2 5  $\mathbb C$  の熱衝撃試験1 0 0 0 サイクル処理、 P C T 試験(1 2 1  $\mathbb C$ 、2 気圧)2 0 0 時間、2 6 0  $\mathbb C$  のはんだパス浸漬1 0 秒後においても変化がなく、良好な接続信頼性を示した。

#### 実施例10

フェノキシ樹脂 1 9 5 g と多官能エポキシ(エポキシ当量: 2 1 2 ) 1 3 0 g とを酢酸エチル 1, 0 8 3 g に溶解し、3 0 %溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)325gをこの溶液に加え、撹拌し、更にニッケル粒子(直径:5μm)を2体積%分散させて、フィルム塗工用溶液を得た。

でのフィルム塗工用溶液を、セパレータ(シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:40μm)にロールコータで塗布し、100℃で10分間乾燥させて、第3の接着層にあたる接着フィルム t (厚み:25μm)を形成した。硬化後の接着フィルム t の30~1



μm)を形成した。

THE RESERVE AND A SECOND PORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

00℃までの熱膨張係数は45ppm、ガラス転移温度は 150℃、40℃での弾性率は2,600MPaであった。 また、フェノキシ樹脂50gと、ブチルアクリレート(4 0部)、エチルアクリレート(20部)、アクリロニトリル(30部)及びグリシジルメタクリレート(3部)を共 重合したアクリルゴム(分子量:85万)100gとを酢 酸エチル500gに溶解させ、30%溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)350gをこの溶液に加え、撹拌し、更にニッケル粒子(直径:5μm)を2体積%分散させてフィルム塗工用溶液を得た。

(1)

このフィルム塗工用溶液をセパレータ(シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:40μm)にロールコータで塗布し、100℃で10分間乾燥させて、第4の接着層にあたる接着フィルムu(厚み:25μm)を形成した。硬化後の接着フィルムuの30~100℃までの熱膨張係数は70ppm、ガラス転移温度は125℃、40℃での弾性率は1,000MPaであった。次に、接着フィルム t と接着フィルムuとをラミネート

次に、得られた積層フィルム状接着剤 v を用いて、金パンプ(高さ:30μm、パンプ数:184) 付きチップ (大きさ:10×10mm、厚み:0.55mm) と、Ni/Auめっき C u 回路プリント基板 (電極高さ:20μm、基板厚み:0.8mm) との接続を、以下に示すように行

して、複合膜である積層フィルム状接着剤 v (厚み:5 0

.

った・

まず、積層フィルム状接着剤 v(大きさ:12×12mm)の接着フィルム u(第4の接着層)面をプリント基板傾として、Ni/Auめっき C u 回路プリント基板に 6 0 ℃、0.5 M P a の条件で積層フィルム状接着剤 v を仮接統させた。仮接統工程後、チップのバンプとNi/Auめっき C u 回路プリント基板とを位置合わせして積層フィルム状接着剤 v 上にテップを軟置し、続いて180℃、50g/パンプ、20秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

#### 実施例11

フェノキシ樹脂195gと多官能エポキシ(エポキシ当量:212)130gとを酢酸エチル1,083gに溶解し、30%溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)325gをこの溶液に加え、撹拌し、溶融シリカ(平均粒子径:0.5μm)を樹脂組成物100重量部に対して20重量部、更にニッケル粒子(直径:5μm)を2体積%分散させてフィルム塗工用溶液を得た。

A DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

このフィルム盤工用溶液をセパレータ(シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:40μm)にロールコータで塗布し、100℃で10分間乾燥させて、第3の接着層にあたる接着フィルムw(厚み:25μm)を形成した。硬化後の接着フィルムwの30~100℃までの熱膨張係数は38ppm、ガラス転移温度は153℃、40℃での弾性率は3,000MPaであった。

また、フェノキシ樹脂 5 0 g と、ブチルアクリレート(4 0 部)、エチルアクリレート(2 0 部)、アクリロニトリル(3 0 部)及びグリシジルメタクリレート(3 部)を共 重合したアクリルゴム(分子量:8 5 万) 1 0 0 g とを酢酸エチル 5 0 0 g に溶解し、3 0 %溶液を得た。

次いで、マイクロカブセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)350gをこの溶液に加え、撹拌し、溶融シリカ(平均粒子径:0.5μm)を樹脂組成物100重量部に対して20重量部、更にニッケル粒子(直径:5μm)を2体積%分散させてフィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム塾工用溶液をセパレータ(シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み: 4 0 μm)にロールコータで強布し、1 0 0 ℃で1 0 分間乾燥させて、第 4 の接着層にあたる接着フィルム x (厚み: 2 5 μm)を形成した。硬化後の接着フィルム x の 3 0 ~ 1 0 0 ℃までの熱膨張係数は 6 0 p p m、ガラス転移温度は 1 2 7 ℃、 4 0 ℃での弾性率は 1 , 4 0 0 M P a であった・次に、接着フィルム w と接着フィルム x とをラミネート

し、複合膜である積層フィルム状接着剤 y (厚み: 5 0 μm) を形成した。

次に、得られた積層フィルム状接着剤 y を用いて、金パンプ(高さ:30μm、パンプ数:184)付きチップ(大きさ:10×10mm、厚み:0.55mm)と、Ni/AuめっきCu回路プリント基板(電極高さ:20μm、基板厚み:0.8mm)との接続を、以下に示すように行った。

積層フィルム状接着剤y(大きさ:12×12mm)の接着フィルムx(第4の接着層)面をブリント基板倒として、Ni/AuめっきCu回路ブリント基板に60℃、0.5MPaの条件で積層フィルム状接着剤yを仮接続させた。仮接続工程後、チップのバンプとNi/AuめっきCu回路ブリント基板とを位置合わせして積層フィルム状接着剤y上にチップを載置し、統いて180℃、50g/バンプ、20秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1 パンプあたり最高で1 0 m  $\Omega$ 、平均で2 m  $\Omega$ 、絶縁抵抗は1 0 8  $\Omega$  以上であり、これらの値は-5 5  $\sim$  1 2 5  $\mathbb C$  の熱衝撃試験1 , 0 0 0 サイクル及び1 1 0  $\mathbb C$  8 5 % R H、 P C T 試験5 0 0 時間中の試験中連続 (in situ) 抵抗測定で良好な接続信頼性を示した。

#### 比较例1

実施例 1 0 で得られた積層フィルム状接着剤 ν を用いて、 金パンプ (高さ:3 0 μm、パンプ数:1 8 4 ) 付きチッ SERENIGE (SERVICE) TONS (SERVICE)

ブ(大きさ:10×10mm、厚み:0.55mm)と、Ni/AuめっきCu回路プリント基板(電極高さ:20μm、基板厚み:0.8mm)との接続を、実施例10と同様にして行った。ただし、本比較例では、積層フィルム状接着剤ν(大きさ:12×12mm)の接着フィルムt(第3の接着層)面をプリント基板倒とした。

#### 比較例 2

フェノキシ樹脂 1 9 5 g と多官能エポキシ (エポキシ当量: 2 1 2) 1 3 0 g とを酢酸エチル 1, 0 8 3 g に溶解し、3 0 %溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)325gをこの溶液に加え、撹拌し、更にニッケル粒子(直径:5μm)を2体積%分散させてフィルム強工用溶液を得た。

このフィルム盤工用溶液をセパレータ(シリコーン処理 したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:40μm)にロールコータで強布し、100℃で10分間乾燥させて、厚み50μmの接着フィルムzを形成した。硬化後の接着フィルムzの30~100℃までの熱膨張係数は45ppm、ガラス転移温度は150℃、40℃での弾性率

41

t2, 600MParbot.

次に、得られた接着フィルム 2 のみを用いて、金パンプ(高さ:3 0 μm、パンプ数:1 8 4) 付きチップ (大きさ:1 0 × 1 0 mm、厚み:0 . 5 5 mm) と、 N i / A u めっき C u 回路プリント基板 (電極高さ:2 0 μm、基板厚み:0 . 8 mm) との接続を、以下に示すように行った。

まず、接着フィルム z を、N 1 / A u めっき C u 回路プリント基板に 6 0 ℃、0.5 M P a の条件で仮接続させた。仮接続工程後、チップのパンプとN i / A u めっき C u 回路プリント基板とを位置合わせして接着フィルム z 上にチップを載置し、統いて 1 8 0 ℃、5 0 g / パンプ、2 0 秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接統後の接統抵抗は、1パンプあたり最高で10mΩ、 平均で3mΩ、絶縁抵抗は10<sup>8</sup>Ω以上であったが、これらの値は-55~125℃の熱衝撃試験300サイクル及び260℃のはんだパス浸漬10秒後において電気的導通が不良になった。接続部分の断面観察の結果、導通不良部分の一部で接着フィルム界面の剥離が観察された。

### 比較例3

フェノキシ樹脂 5 0 g と、ブチルアクリレート(4 0 部)、エチルアクリレート(2 0 部)、アクリロニトリル(3 0 部)及びグリシジルメタクリレート(3 部)を共重合したアクリルゴム(分子量:8 5 万)100gとを酢酸エチル500gに溶解し、30%溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)350gをこの溶液に加え、撹拌し、更にニッケル粒子(直径:5μm)を2体積%分散させてフィルム垫工用溶液を得た。

このフィルム盤工用浴液をセパレータ(シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:40μm)にロールコータで盤布し、100℃で10分間乾燥させて、厚み25μmの接着フィルムαを形成した。硬化後の接着フィルムαの30~100℃までの熟膨張係数は60ppm、ガラス転移温度は125℃、40℃での弾性率は1、000MPaであった。

次に、得られた接着フィルムαのみを用いて、金パンプ(高さ:30μm、パンプ数:184)付きチップ(大きさ:10×10mm、厚み:0.55mm)と、Ni/AuめっきCu回路プリント基板(電極高さ:20μm、基板厚み:0.8mm)との接続を、以下に示すように行った。

まず、接着フィルムαをNi/AuめっきCu回路プリント基板に60℃、0.5MPaの条件で仮接続させた。 仮接続工程後、チップのパンプとNi/AuめっきCu回路プリント基板とを位置合わせして接着フィルムα上にチップを載置し、続いて180℃、50g/パンプ、20秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行なって本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1 パンプあたり最高で1 0 m  $\Omega$ 、 平均で2 m  $\Omega$ 、絶縁抵抗は1 0 8  $\Omega$  以上であったが、これ らの値は-5 5  $\sim$  1 2 5  $\nabla$  の熱衝撃試験 3 0 サイクルで、

Tal Ronger Syla Society



で またま で

熱衝撃試験の高温試験時に電気的導通が不良になるという 現象が生じた。 「現象が生じた。」

産業上の利用可能性

上述のように、本発明によれば、接続部での接続抵抗の 増大や接着剤の剥離がなく、接続信頼性が大幅に向上した 回路板を製造することが可能となる。



## 日文中计學利範围传正本以

88 12 2 10 正 民国 88 年 12月

**( )** 

#### i<u>rro</u>nations in the state of 請求の範囲

相対向する回路電極間に介在させ、相対向する回路電極を加圧して加圧方向の電極 間を電気的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、

接着樹脂組成物と無機質売類材とを含み、

上記接着樹脂組成物100重量部に対して上記無機質売填材を10~200重量部合有 する回路部材袋統用芸装剤。

2. 相対向する回路管極間に介在させ、相対向する回路電極を加圧して加圧方向の電極 間を電気的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、

接着科脂組成物と無機質売塩材とを含み、該接着樹脂組成物100重量部に対して該無 機質元填材を10~200重量部含有する第1の接着剤層と、

接着樹脂組成物を主成分とする第2の接着利潤とを備える多層標成の回路部材接続用接 潜洌。

相対向する回路電径間に介在させ、相対向する回路電優を加圧して加圧方向の電枢 3. 間を電気的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、

接着樹脂組成物と無機質充填材とを含み、該接着樹脂組成物100回量部に対して該無 **機質元填材を10~200重量部合有する第1の接着剤暦と、** 

接着樹脂組成物を含み、硬化後の40℃における弾性率が100~2000MP a であ る第2の接着利雇とを備える多層構成の回路部材接続用接着剤。

相対向する回路電極間に介在させ、相対向する回路電極を加圧して加圧方向の電極 間を電気的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、

接着骨脂組成物と無機質充填材とを含み、

**硬化後の110~130℃での平均熱膨張係数が200ppm/℃以下である回路部材** ,接続用接着剤。

- 上記接着剤の硬化後の110~130℃での平均熱膨張保数が30~200ppm /しである請求項 4 記載の回路部材接続用接着剤。
- 相対向する回路電極間に介在され、相対向する回路電極を加圧し加圧方向の電極間 を電気的に接続する回路部材接続用接着剤であって、異なる物性値を持つ第3の接着剤層 と第4の接着剤層を備えた多層構成の回路部材接続用接着剤。
- <u>第3</u>の接着剤癌の硬化後の弾性率が<u>第4</u>の接着剤癌の硬化後の弾性率より大きい論 求項 6 記載の回路部材接続用接着剤。
- 第3及び第4の少なくともいずれか一方の接着剤をは、 接着樹脂組成物と、

上記接荷樹脂組成物100角景部に対して10~200煮景部の無機質売福材とを含む 請求項7記載の回路部材接続用接着初。

- 第4の接着剤局の硬化後の40℃における弾性率が100~2000MP a である 請求項7記載の回路部材接級用接着剤。
- 10. 第3の接着剤層の熱膨張保敷が、第4の接着剤層の熱膨張係数より小さい調求項6 記載の回路部材接続用接着剤。

11. 第3及び第4の少なくともいずれか一方の接着剖局は、 接着樹脂組成物と、

上記接着樹脂組成物100重量部に対して10~200承量部の無機質元塩材とを含む 調水項10記載の回路部材接続用接着制。

- 12. 第3の接着利用の30~100℃までの熱磁張係数が20~70ppm/℃である 請求項10記載の回路部材接続用接着制。
- 13. 第3の接着利配のガラス転移温度が、第4の接着利用のガラス転移温度より高い請求項6記載の回路部材接続用接着剤。
- 14.<u>第3及び第4の少なくともいずれか一方の接着利辱は、</u> <u>接着樹脂組成物と、</u>

上記接着樹脂組成物100重量部に対して10~200乗量部の無機質充地材とを含む 請求項13記載の回路部材接続用接着剤。

( . **)** 

- 15. 第3の接着利用のガラス転移温度が120℃以上である請求項13記載の回路部材接続用接着剤。
- 16. 無機質元填材の平均粒径が3 µ m以下である請求項1、2、3、4、<u>8、11又は</u>14のいずれかに記載の回路部材接続用接着利。
- 17. 上記接着測は、

京電粒子を、上記接着樹脂組成物 100体積部に対して0.1~30体積部含有する請求項 1~15のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。

18. 上記接着剤は、

上記無機質元填材の平均粒径に比べて平均粒径の大きい確電粒子を、上記接着街脂組成物 100 体積部に対して 0.1~30 体積部合有する請求項 1、2、3、4、8、11又は14のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。

- 19. 上記接着樹龍組成物の硬化後の40℃での弾性率が30~2000MPaである箱 求項<u>1~15</u>のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。
- 20. 接着樹脂組成物が、エポキシ系樹脂及び潜在性硬化剤を含有する請求項<u>1~15</u>のいずれかに記載の<u>回路 部材 接続 用</u>接着 剤。
- 21. 接着刹起成物が、エポキシ樹脂、アクリルゴム、及び、潜在性硬化剤を含有する請求項<u>1~15</u>のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。
- 2.2. 上記アクリルゴムが、分子中にグリシジルエーテル基を含有する請求項 $1\sim15$ 記載の回路部材接続用接着剤。
- 23. 形状がフィルム状である、請求項 $1\sim15$ のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。

24. 第1の接続端子を有する第1の回路部材と、

A STATE OF THE STA

第2の接続端子を有する第2の回路部材とを、

第1の接続端子と第2の接続端子を対向して配置し、

上記対向配置した第1の接続端子と第2の接続端子の間に接着剤を介在させ、

加圧して上記対向配置した第1の接続増子と第2の接続増子を電気的に接続させた回路板であって、

The service of the se

(

板であって、 上記接着利が請求項<u>1~15</u>のいずれかに記載の回路部材接続用接着割である回路板。

## 25. 第1の接続端子を有する第1の回路部材と、

第2の接続端子を有する第2の回路部材とを、

第1の接続端子と第2の接続端子を対向して配置し、

上記対向配置した第1の接続端子と第2の接続端子の間に接着剤を介在させ、

加圧して上記対向配債した第1の表読端子と第2の接続端子を電気的に接続させた回路板であって、

上記第1の回路部材が無機質絶縁基板であり、

上記第2の回路部材が有機質絶縁芸板であり、

上記接着剤は、請求項2又は3記載の回路部材接続用接着剤であり、

上記第1の接着利居の少なくともいずれかが上記第1の回路部材質に接着されている回路板。

## 26. <u>第1の接続端子を有する第1の回路部材と、</u>

第2の長振端子を有する第2の回路部材とを、

第1の接続端子と第2の接続端子を対向して配置し、

上記対向配置した第1の接続端子と第2の接続端子の間に接着剤を介在させ、

加圧して上記対向記憶した第1の接続端子と第2の接続端子を電気的に接続させた回路板であって、

上記第1の回路部材が無機質絶縁基板であり、

上配第2の回路部材が有機質絶縁症板であり、

上記接着剤は、請求項7~15のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤であり、

上記第3の接着利用の少なくともいずれかが上記第1の回路部材側に接着されている回 ・ 路板。

27. 第1の接転端子を有する第1の回路部材と、

第2の接続端子を有する第2の回路部材とを、

第1の接続端子と第2の接続端子を対向して配置し、

上記対向配置した第1の接続端子と第2の接続端子の間に接着剤を介在させ、

加圧して上記対向配配した第1の接続端子と第2の接続端子を電気的に接続させた回路板であって、

上記第1の回路部材が半導体チップであり、

上記第2の回路部材が有機質施線基板であり、

. 上記接着剤は、請求項2又は3配載の回路部材接続用接着剤であり、

上記第1の接着利層の少なくともいずれかが上記第1の回路部材倒に接着されている回路板。

28. 第1の接続端子を有する第1の回路部材と、

第2の接続端子を有する第2の回路部材とを、

第1の接記端子と第2の接続端子を対向して配置し、

上記対向配置した第1の接続端子と第2の接続端子の間に接着剤を介在させ、

加圧して上記対向配置した第1の接統端子と第2の接続端子を電気的に接続させた回路

板であって、

上記第1の回路部材が半導体チップであり、

上記第2の回路部材が有機質絶縁芸板であり、

上記接着剤は、請求項フ~15のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤であり、

上記第3の接着利用の少なくともいずれかが上記第1の回路部材側に接着されている回路板。

29 第1の接続端子を有する、無機質絶縁基板からなる第1の回路部材と、

第2の接続端子を有する、有機質絶縁造板からなる第2の回路部材とを、

第1の接続端子と第2の接続端子とを対向させて配置し、

上記対向配置した第1の接続端子と第2の接続端子との間に、請求項2又は3記載の回路部材接続用接着湖を、上記第1の接着剤局が上記第1の回路部材側になるように配置して介在させ、

加圧して上記対向配配した第1の接続端子と第2の接続端子とを電気的に接続させる工程を有する、回路板の製造方法。

 $\langle \cdot \rangle$ 

30. 第1の接続端子を有する、無機質絶縁基板からなる第1の回路部材と、 第2の接続端子を有する、有機質絶縁基板からなる第2の回路部材とを、

第1の接続端子と第2の接続端子とを対向させて配置し、

上記対向配置した第1の接続端子と第2の接続端子との間に、請求項<u>7~15</u>のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤を、上配第3の接着剤局が上記第1の回路部材側になるように配置して介在させ、

加圧して上配対向配置した第1の接続端子と第2の接続端子とを電気的に接続させる工程を有する、回路板の製造方法。

51

なでらって

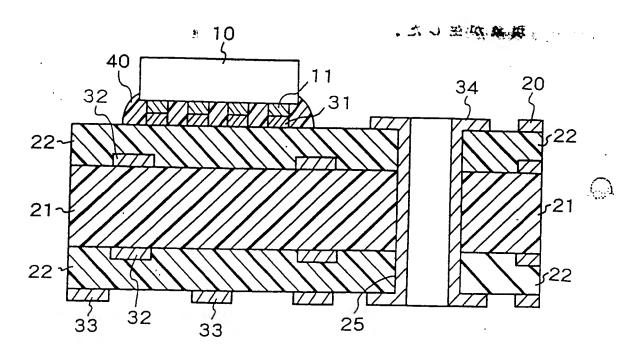
## 要約書

本発明では、半導体デップと基板とを接着固定するとともに両者の包極どうしを電気的に接続するために使用される回路部材接続用接着剤であって、接着樹脂組成物と無機質充填材とを含み、接着樹脂組成物100重量部に対して無機質充填材を10~200重量部含有する接着層を含む接着剤と、該接着剤を用いて回路部材どうしが接続された回路板と、該回路板の製造方法とが提供される。

( )

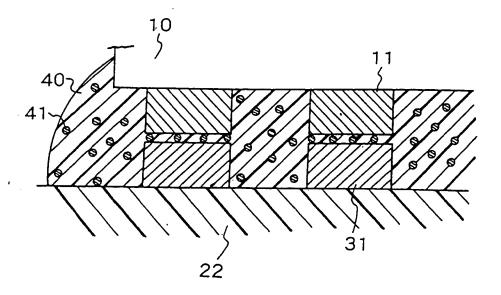


FIG.



0

FIG. 2



# 日文说明書修正页。





4:

熟衝撃試験の高温試験時に電気的導通が不良になるという 現象が生じた。

## 産業上の利用可能性

上述のように、本発明によれば、接続部での接続抵抗の 増大や接着剤の剥離がなく、接続信頼性が大幅に向上した 回路板を製造することが可能となる。

## 【符号の説明】

1 0		半導体チップ
1 1		接続電極
20		実装基板
21,	2 2	絶縁層
2 5		孔
3 1		接続用電極端子
32、	3 3	配線層
3 4		導体
4 0		接着剤
4 1		導電粒子